# 放電プラズマ焼結法を用いた安価な金属と二酸化チタンによる複合光触媒の開発

材料技術室 石川 宏美

プロジェクト推進室 大谷 大輔

Fabrication of Ti/TiO<sub>2</sub> Composite Photocatalyst by Spark Plasma Sintering and Investigation of its Characteristics

### Hiromi ISHIKAWA and Daisuke OTANI

本研究では放電プラズマ焼結法(以下SPSと記す)により,Ti/TiO<sub>2</sub>複合光触媒を作製した。原料 粉末に,平均粒径7nmのTiO<sub>2</sub>粉末(ST-O1,石原産業株式会社)と純度99.8%で平均粒径35µmのTi粉 末を用いた。焼結は圧力30MPa,加熱速度100K/minで973Kまで昇温させ,3min保持の条件で行った。 作製した複合光触媒については,SEMにより複合状況を調べるとともにXRDを用いて結晶構造を調 べた。また光触媒機能の評価は,メチレンブルー(以下MBと記す)水溶液を光触媒表面に吸着させ, その脱色速度を測定する色素分解法を用いた。本研究の結果,複合光触媒の外観色はTiを添加し ていないTiO<sub>2</sub>光触媒は白色であったのに対し,Tiの添加量の増加に伴って,暗い金属光沢のある色 へと変化した。また,0~5wt%Ti添加の複合光触媒はアナターゼが支配的な結晶構造であったのに 対し,10wt%Ti添加の複合光触媒はルチル・アナターゼ混合型であった。さらに光触媒機能は,1w t%Ti添加した複合光触媒が最も高い機能を発現した。

## 1. はじめに

近年、急激に危機感と問題意識の高まってい る生活環境問題に対し環境の保全,また環境浄 化の技術が求められている。このため,空気浄 化,水浄化,抗菌,防汚等の機能を備えるTi0<sub>2</sub>光触 媒が注目されており,多孔質,ナノ化および複合 化などによる高機能光触媒の研究・開発が盛ん に進められている1-5)。複合化による高機能化 においては、PtやAgなどの金属との複合光触媒 が多岐に渡って報告されているが,大変高価な 金属が使用されており広範な使用は難しい<sup>6,7)</sup>。 本研究では,実用的な観点からTiO<sub>2</sub>ナノ粉末を 出発原料として,より安価な複合光触媒の作製 を行った。複合には,放電プラズマ焼結(以下SP Sと記す)法を用いて複合光触媒を作製し,その 結晶構造,表面形状および光触媒機能を解析す るとともに,Ti粉末の添加量による光触媒機能 への影響について検討した。

## 2. 方法

#### 2.1 原料粉末および焼結装置

原料粉末に,平均粒径7nmのアナターゼ型TiO<sub>2</sub> 粉末とTi粉末(純度99.8%,平均粒径35μm)を用 いた。Ti粉末の添加量を0,1,3,5および10w t%にして粉末を秤量しロータリーミキサーにて 混合した。混合粉末を,内径 φ 20mmのグラファ イトダイに3g充填し,圧力30MPa,焼結温度973K, 保持時間3minの条件でSPS装置(住友石炭鉱業㈱, SPA-1030)によりTi/Ti02複合光触媒焼結体を作 製した。この装置の特徴は,圧粉粒子間隙に直 接パルス状の電気エネルギーを投入し,火花放 電により瞬時に発生する高温プラズマの高エネ ルギーを熱拡散・電解拡散など効果的に応用す ることで,従来よりも短時間,低温度で焼結が可 能とする新しい焼結法である<sup>8,9)</sup>。

#### 2.2 複合光触媒の評価

作製した複合光触媒についてSEMにより複合 状況を調べるとともに,XRDを用いて結晶構造を



(a) Surface

(b) Cross section

Fig.1 SEM micrographs of 0wt%Ti compact. (Secondary electron images)





調べた。光触媒機能の評価として,光触媒製品 フォーラム「光触媒製品における湿式分解性能 試験方法10」」を参考にして,色素を光触媒表面 に吸着させ,その脱色速度を測定する色素分解 法を用いた。その際,色素としてメチレンブル ー(以下MBと記す)水溶液を用いた。評価試験に 先立って,底付円筒状の試験セル(内径20mm,高 さ50mm)内に洗浄された複合光触媒焼結体を置 き,吸着用MB水溶液(20ppm, 3m1)をその上に注 ぎ,12時間暗所にて吸着を行った。その後評価 試験を行うため,試験用MB水溶液(10ppm, 7m1) に入れ替え,ブラックライト蛍光灯(20W×2本) にて,強度1mW/cm<sup>2</sup>の紫外線を照射し,1時間ごと に試験セルからMB水溶液を取り出し,分光光度 計(㈱島津製作所,UV-240)により,波長660nmに おけるMB水溶液の吸光度を測定し,Beerの法則 よりMB水溶液の濃度を算出した。また,その測 定結果より,MBの拡散を無視できる反応律速と なる直線領域で算出するため11,評価試験開始 後1時間までのデータを除き最小二乗法で時間 -MB濃度線図から求めた傾きkを分解速度係数 とした。

### 3. 結果および考察

#### 3.1 表面観察

Fig.1は,0wt%Tiの光触媒焼結体の表面写真と, 断面写真を示したものである。同図(a)の表面 写真から表面には凹凸があり,空孔が多数存在 していることがわかる。また同図(b)の破断面 写真から,粒子径は数十nm程度であり,急激な粒



Fig.3 XRD patterns of the composite compacts







Fig.5 Relationship between Ti weight fraction and decomposition speed coefficient.

成長は進んでおらず小さな粒子状態で焼結して いることを確認した。また粉末粒子間にナノオ ーダーの微細孔が多数存在していることがわか った。

Fig.2に複合光触媒焼結体の組織を示す。Ti を添加したものには,白色のTi粒子が分散され た状態で点在しており,これにより本作製プロ セスで良好な分散状態のTi/TiO<sub>2</sub>複合光触媒焼 結体が作製できたことを確認した。

### 3.2 結晶構造

Fig.3は,焼結した複合光触媒のXRD結果を示 したものである。0~5wt%Tiを添加した複合光 触媒は,アナターゼが支配的な結晶構造である ことがわかる。10wt%Tiを添加した複合光触媒 はルチル・アナターゼ混合型となっている。Ti の添加量の増加にともなって,回折ピークはブ ロードになるとともに、それぞれ低角側にシフ トしている。これは不均一歪みを受けることで ピーク幅が広がり,格子面間隔が広がることで ピーク位置がシフトしているものと考えられる <sup>12)</sup>。このことについてTiの一部が影響している ことは疑いないが,Tiの添加によりアナターゼ からルチルへの変態を促進させているのか,ア ナターゼの酸素原子と添加したTiとの反応によ りルチルが現れたものなのかは今後の課題とし て残されている。

## 3.3 光触媒機能

Fig. 4に複合光触媒の光触媒機能評価結果を 示す。いずれの試料も,光触媒活性を発現して いることがわかる。10wt%Tiを添加した複合光 触媒は,XRD結果からアナターゼ単相ではなく, ルチルとの混合となり,またFig. 3の結果から結 晶化度が低下していることが,光触媒活性の低 下の原因となったのではないかと考えられる。

Fig. 4の光触媒機能評価の結果から求めた分 解速度係数kとTiの添加量との関係をFig. 5に示 す。光触媒機能は1wt%Ti添加した複合光触媒が 最も高い活性を示していることがわかる。Tiの 添加量が1wt%以上となると,その増加量に伴っ て光触媒活性は低下している。これらの現象は, Ti0<sub>2</sub>より仕事関数の大きなTiとの複合で,励起 された電子が金属側へ移動することによって電 荷分離<sup>13)</sup>が起こり,機能の向上が図れたと考え られる。またTiの添加量の増加に伴い,焼結体 表面での光触媒活性のあるTi0<sub>2</sub>が相対的に減じ, 機能の低下につながったと推測される。

#### 4. 結言

本研究では放電プラズマ焼結法により,Ti/Ti 0<sub>2</sub>複合光触媒を作製し,特性評価を行なった。 その結果は以下とおりである。

SPS法を用いて,Tiを添加しTi/Ti0<sub>2</sub>複合光
 触媒焼結体を作製するプロセスを確立した。

(2) 0~5wt%Ti添加の複合光触媒はアナターゼ が支配的な結晶構造であったのに対し,10wt%Ti 添加の複合光触媒はルチル・アナターゼ混合型 のものとなった。

(3) 光触媒機能について,1wt%Ti添加した複合光触媒が最も高い機能を発現した。

#### 参考文献

1) A. Fujishima, X. Zhang, "Titanium dioxide p hotocatalysis: present situation and future approa ches", *C. R. Chimie*, 6, 2006, pp. 750-760.

2) B. Ohtani, "Photocatalysis as an Environme ntally Benign Technology", *Journal of The Surf ace Finishing Society of Japan*, 57, 12, 2006, pp. 66-71.

3) R. Acosta, A. I. Martinez, A. A. Lopez and C. R. Magana., "Titanium dioxide thin films: th e effect of the preparation method in their phot ocatalytic properties", *Journal of Molecular Cata lysis A*, Chemical 228, 2005, pp. 183-188.

 A. Nakajima, N Hayashi, Y. Taniguchi, Y. Ka meshima and K. Okada, "Effect of vacuum ultr aviolet light illumination on the crystallization of sol-gel-derived titanium dioxide precursor film s", *Surface and Coatings Technology*, Chemical 192, 2005, pp. 112-116.

5) T. Docters, J. M. Chovelon, J. M. Herrmann, J. P. Deloume, "Syntheses of  $\text{TiO}_2$  photocataly sts by the molten salts method Application to t he photocatalytic degradation of Prosulfuron", *A pplied Catalysis B*, Environmental 50, 2004, pp. 219-226.

6) C. Young, T. M. Lim, K. Chiang, J. Scott, R. Amala, "Photocatalytic oxidation of toluene and trichloroethylene in the gas-phase by metallised

(Pt, Ag) titanium dioxide", *Applied Catalysis B*, Environmental 78, 2008, pp. 1-10.

7) C. H. Li, Y. H. Hsieh, W. T. Chiu, C. C. Li u, C. L. Kao, "Study on preparation and photoca talytic performance of Ag/TiO<sub>2</sub> and Pt/TiO<sub>2</sub> phot ocatalysts", *Separation and Purification Technolog* y, 58, 2007, pp. 148-151.

8) R.S. Dobedoe, G.D. West, M.H.Lewis "Spar k Plasma Sintering of Ceramics", *Bulletin of E CerS*, 1, 2003, pp. 19-24

9) M. Tokita "Development of Hardware and S oftware for Spark Plasma Sintering (SPS) Tech nology", *Journal of high temperature society*, 31, 4, 2005, pp.215-224.

10) 光触媒製品フォーラム技術部会 規格化委員「光触媒製品における湿式分解性能試験法」, 光触媒製品フォーラム発行, pp.1-18.
11) 松飛浩樹,「光触媒のセルフクリーニングの評価法」工業材料(日刊工業新聞社), 51, 7, 200
3, pp. 26-27

12) 早稲田嘉夫, 松原英一郎, 「X線構造解析」 (内田老鶴圃), 1998, pp.123.

13) Y. Nosaka, K. Norimatsu, H. Miyama "The function of metals in metal-compounded semicon ductor photocatalysts" *Chemical Physics Letters*, 1 06, 1984, pp.128-131.